IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ATTORNEY DOCKET NO. 016778/0398

Applicant:

Ryuichi KATAYAMA

Title:

OPTICAL HEAD APPARATUS

Appl. No.:

09/442,773

Filing Date: 11/18/1999

Examiner:

Unassigned

Art Unit:

Unassigned

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application:

Japanese Patent Application No. 10-328656 filed November 28, 1998.

Respectfully submitted,

February 1, 2000

Date

David A. Blumenthal Attorney for Applicant Registration No. 26,257

FOLEY & LARDNER Washington Harbour 3000 K Street, N.W., Suite 500 Washington, D.C. 20007-5109 Telephone: (202) 672-5407 (202) 672-5399 Facsimile:

日本国特許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

Katayama 016778/0398

別紙添付の售類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1998年11月18日

出 願 番 号 Application Number:

亚成10年特許顯第328

出 願 人 Applicant (s):

日本電気株式会社

RECEIVED
FEB -3 2283

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

1999年 9月24日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

32300153

【提出日】

平成10年11月18日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G11B 7/135

【発明の名称】

光ヘッド装置

【請求項の数】

15

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

片山 龍一

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】

高橋 韶男

【選任した代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100108394

【弁理士】

【氏名又は名称】 今村 健一

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100100077

【弁理士】

【氏名又は名称】 大場 充

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9709418

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ヘッド装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源と、該光源からの出射光を光記録媒体上に集光する対物レンズと、前記光源と前記対物レンズの間に設けられた、前記光記録媒体からの反射光の光路を前記光源からの出射光の光路から分離する第一の光分離手段と、該第一の光分離手段を経た前記光記録媒体からの反射光をさらに第一群の光と第二群の光に分離する第二の光分離手段と、前記第一群の光と前記第二群の光を受光する光検出器を有する光ヘッド装置において、前記第一群の光の光量が前記第二群の光の光量に比べて大きいことを特徴とする光ヘッド装置。

【請求項2】 前記第一群の光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、および前記光記録媒体に記録された情報信号を検出し、前記第二群の光からフォーカス誤差信号を検出することを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項3】 前記第二の光分離手段はホログラム光学素子であって、前記第一群の光は前記ホログラム光学素子の+1次回折光であり、前記第二群の光は前記ホログラム光学素子の-1次回折光であることを特徴とする請求項1または2記載の光ヘッド装置。

【請求項4】 前記ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、格子の方向または格子のピッチが互いに異なることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【請求項6】 前記第一の光分離手段および前記第二の光分離手段は一体化

された偏光性ホログラム光学素子であって、該偏光性ホログラム光学素子は前記 光源からの出射光を透過させると共に前記光記録媒体からの反射光を回折させ、 かつ、前記第一群の光は前記偏光性ホログラム光学素子の+1次回折光であり、 前記第二群の光は前記偏光性ホログラム光学素子の-1次回折光であることを特 徴とする請求項1または2記載の光ヘッド装置。

【請求項7】 前記偏光性ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、格子の方向または格子のピッチが互いに異なることを特徴とする請求項1,2,6のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【請求項8】 前記偏光性ホログラム光学素子における格子の位相分布は4 レベルの階段状であり、常光、異常光に対する隣接する2つのレベルを透過する 光の位相差を ϕ_0 、 ϕ_e 、1段目~4段目の格子の幅をそれぞれp/2-w、w、p/2-w、wとするとき、 ϕ_0 は略0、 ϕ_e は略 $\pi/2$ であると共に、w/pの 範囲は0 < w/p < 0. 25または0. 25< w/p < 0. 5であり、かつ、前記光源からの出射光を前記偏光性ホログラム光学素子に常光として入射させ、前記光記録媒体からの反射光を前記偏光性ホログラム光学素子に異常光として入射させることを特徴とする請求項1, 2, 6, 7のいずれか一項記載の光へッド装置。

【請求項9】 前記偏光性ホログラム光学素子における格子の位相分布は4 レベルの階段状であり、常光、異常光に対する隣接する2つのレベルを透過する 光の位相差を ϕ_0 、 ϕ_e 、1段目~4段目の格子の幅をそれぞれp/2-w、w、p/2-w、wとするとき、 ϕ_0 は略 $\pi/2$ 、 ϕ_e は略0であると共に、w/pの 範囲は0<w/p<0.25または0.25<w/p<0.5であり、かつ、前記光源からの出射光を前記偏光性ホログラム光学素子に異常光として入射させ、前記光記録媒体からの反射光を前記偏光性ホログラム光学素子に常光として入射させることを特徴とする請求項1,2,6,7のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【請求項10】 前記第二の光分離手段はウォラストンプリズムであって、 前記第一群の光は前記ウォラストンプリズムの2つの屈折光のうちの一方であり 、前記第二群の光は前記ウォラストンプリズムの2つの屈折光のうちの他方であることを特徴とする請求項1または2記載の光ヘッド装置。

【請求項11】 前記ウォラストンプリズムは前記光記録媒体からの反射光の入射側に位置する第一のプリズムと前記光記録媒体からの反射光の出射側に位置する第二のプリズムから構成され、前記第一のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と平行な方向に対してθだけ傾斜しており、前記第二のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と垂直な方向に対してθだけ傾斜していると共に、前記第一群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて異常光、前記第二のプリズムにおいて常光となる屈折光であり、前記第二群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて常光、前記第二のプリズムにおいて異常光となる屈折光であり、かつ、前記θの範囲は-45°

【請求項12】 前記ウォラストンプリズムは前記光記録媒体からの反射光の入射側に位置する第一のプリズムと前記光記録媒体からの反射光の出射側に位置する第二のプリズムから構成され、前記第一のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と平行な方向に対してもだけ傾斜しており、前記第二のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と垂直な方向に対してもだけ傾斜していると共に、前記第一群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて常光、前記第二のプリズムにおいて異常光となる屈折光であり、前記第二群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて異常光、前記第二のプリズムにおいて常光となる屈折光であり、かつ、前記もの範囲は-90°<6</p>

【請求項13】 前記ウォラストンプリズムと前記光検出器の間または前記第一の光分離手段と前記ウォラストンプリズムの間に、前記光記録媒体からの反射光を屈折させる4分割プリズムが設けられており、かつ、該4分割プリズムは、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域

に分割されており、該4つの領域は、出射面の入射面に対する傾斜の方向または 出射面と入射面のなす角度が互いに異なることを特徴とする請求項1,2,10 ,11,12のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【請求項14】 前記ウォラストンプリズムと前記光検出器の間または前記第一の光分離手段と前記ウォラストンプリズムの間に、前記光記録媒体からの反射光を+1次回折光として回折させるホログラム光学素子が設けられており、かつ、該ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、格子の方向、格子のピッチまたは格子の位相分布が互いに異なることを特徴とする請求項1,2,10,11,12のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【請求項15】 前記ホログラム光学素子における格子の位相分布はNレベルの階段状であり(Nは3以上の整数)、隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ 、1段目 \sim N段目の格子の幅を全てp/Nとするとき、 ϕ は略2 π /Nであることを特徴とする請求項1,2,10,11,12,14のいずれか一項記載の光ヘッド装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光記録媒体に対して記録や再生を行うための光ヘッド装置、特に、 位相差法によるトラック誤差信号とプッシュプル法によるトラック誤差信号の両 方を検出することが可能な光ヘッド装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

DVD-ROM等の再生専用型の光記録媒体に対しては、トラック誤差信号の検出方法として位相差法が一般的に用いられる。一方、DVD-RAM等の書換可能型の光記録媒体に対しては、トラック誤差信号の検出方法としてプッシュプル法が一般的に用いられる。従って、単一の光ヘッド装置で再生専用型の光記録媒体と書換可能型の光記録媒体の両方に対応するには、位相差法によるトラック誤差信号とプッシュプル法によるトラック誤差信号の両方を検出することが必要

である。また、フォーカス誤差信号の検出方法としてはフーコー法(またはダブルナイフエッジ法)、非点収差法、およびスポットサイズ法が一般的に用いられるが、フーコー法は非点収差法、スポットサイズ法に比べ、トラック横断時のフォーカス誤差信号の雑音が小さいという特徴を有する。特開平10-143878号公報および特開平10-143883号公報には、位相差法によるトラック誤差信号とプッシュプル法によるトラック誤差信号の両方を検出することが可能であり、かつフーコー法によるフォーカス誤差信号を検出することが可能な光へッド装置が開示されている。

図18に、特開平10-143878号公報に開示されている従来の第一の光へッド装置の構成を示す。半導体レーザ1からの出射光はコリメータレンズ2で平行光化され、偏光ビームスプリッタ3にP偏光として入射してほぼ100%透過し、1/4波長板4で直線偏光から円偏光に変換され、対物レンズ5でディスク6上に集光される。ディスク6からの反射光は対物レンズ5を逆向きに透過し、1/4波長板4で円偏光から直線偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ3にS偏光として入射してほぼ100%反射され、ホログラム光学素子158で回折され、レンズ8を透過して光検出器159で受光される。

図19はホログラム光学素子158の平面図である。ホログラム光学素子158は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域160~領域163の4つに分割されている。

図20に光検出器159のパタンと光検出器159上の光スポットを示す。光 検出器159は受光部164~受光部171を有する。ホログラム光学素子15 8の領域160からの+1次回折光は受光部164と受光部165の境界線上に 光スポット173を形成し、-1次回折光は受光部170上に光スポット178 を形成する。ホログラム光学素子158の領域161からの+1次回折光は受光 部外に光スポット172を形成し、-1次回折光は受光部171上に光スポット 179を形成する。ホログラム光学素子158の領域162からの+1次回折光 は受光部166と受光部167の境界線上に光スポット174を形成し、-1次 回折光は受光部169上に光スポット177を形成する。ホログラム光学素子1 58の領域163からの+1次回折光は受光部外に光スポット175を形成し、

-1次回折光は受光部168上に光スポット176を形成する。受光部164~受光部171からの出力をそれぞれV164~V171で表わすと、フーコー法によるフォーカス誤差信号は(V164+V167)-(V165+V166)の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号はV168+V170とV169+V171の位相差から得られる。プッシュプル法によるトラック誤差信号は(V168+V171)-(V169+V170)の演算から得られる。また、ディスク6に記録された情報信号はV168+V169+V170+V171またはV164+V165+V166+V167+V168+V169+V170+V170+V171の演算から得られる。

図21に、特開平10-143883号公報に開示されている従来の第二の光 ヘッド装置の主要部であるモジュール180の構成を示す。モジュール180の 内部には半導体レーザ181、光検出器182が設置されており、モジュール1 80の窓部にはホログラム光学素子183が設置されている。半導体レーザ18 1からの出射光はホログラム光学素子183を一部が透過してディスクに向かう。ディスクからの反射光はホログラム光学素子183で一部が回折されて光検出器182で受光される。

図22はホログラム光学素子183の平面図である。ホログラム光学素子183は、ディスクの半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域184~領域187の4つに分割されている。

図23に光検出器182のパタンと光検出器182上の光スポットを示す。光 検出器182は受光部188~受光部193を有する。ホログラム光学素子18 3の領域184からの+1次回折光は受光部189と受光部190の境界線上に 光スポット195を形成する。ホログラム光学素子183の領域185からの+ 1次回折光は受光部188上に光スポット194を形成する。ホログラム光学素 子183の領域186からの+1次回折光は受光部193上に光スポット197 を形成する。ホログラム光学素子183の領域187からの+1次回折光は受光 部191と受光部192の境界線上に光スポット196を形成する。受光部18 8~受光部193からの出力をそれぞれV188~V193で表わすと、フーコ 一法によるフォーカス誤差信号は(V189+V192)-(V190+V19

1)の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号はV189+V190+V191+V192とV188+V193の位相差から得られる。プッシュプル法によるトラック誤差信号は(V189+V190+V193)-(V188+V191+V192)の演算から得られる。また、ディスクに記録された情報信号はV188+V189+V190+V191+V192+V193の演算から得られる。

図24はホログラム光学素子183の断面図である。ホログラム光学素子183は、ガラス基板14上に誘電体膜198が形成された構成である。半導体レーザ181からの出射光はホログラム光学素子183に入射光199として入射し、透過光200として透過してディスクに向かう。ディスクからの反射光はホログラム光学素子183に入射光201として入射し、+1次回折光202として回折されて光検出器182で受光される。誘電体膜198の断面形状を鋸歯状にすることにより、+1次回折光の回折効率を高めると共に、-1次回折光を殆んど発生させないようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

従来の第一の光へッド装置においては、ディスク6に記録された情報信号はV168+V169+V170+V171またはV164+V165+V166+V167+V168+V169+V170+V171の演算から得られる。後者の場合、受光部164と受光部165の境界線上に形成される光スポット173、および受光部166と受光部167の境界線上に形成される光スポット174を情報信号の検出に用いることになる。しかし、境界線上は受光部上に比べて光検出器としての周波数特性が低いため、境界線上に形成される光スポットは高周波の信号である情報信号の検出には実質的に寄与しない。そこで、ディスク6に記録された情報信号をV168+V169+V170+V171の演算から得る場合のみについて考える。

ディスク6に記録された情報信号および位相差法によるトラック誤差信号には

共に髙周波の信号であるため高いS/Nが要求される。高いS/Nを得るには、

ディスク6からの反射光の光量に対するこれらの信号の検出に用いられる光量の 比Aをできるだけ大きくする必要がある。ホログラム光学素子158の断面形状 は矩形状であるため、+1次回折光の回折効率と-1次回折光の回折効率は等し い。この場合、±1次回折光の回折効率の最大値はそれぞれ約40.5%である 。すなわち、前記のAの最大値は0.405となる。この値は必ずしも十分に大 きいとは言えない。

従来の第二の光へッド装置においては、ディスクに記録された情報信号はV188+V189+V190+V191+V192+V193の演算から得られる。この場合、受光部189と受光部190の境界線上に形成される光スポット195、および受光部191と受光部192の境界線上に形成される光スポット196を情報信号の検出に用いることになる。しかし、境界線上は受光部上に比べて光検出器としての周波数特性が低いため、境界線上に形成される光スポットは高周波の信号である情報信号の検出には実質的に寄与しない。すなわち、ディスクからの反射光の断面内の半分に相当する光スポット194および光スポット197のみを用いて情報信号を検出することと等価であるため、情報信号の分解能や隣接トラック間クロストークが悪く、情報信号の検出を正しく行うことができない。また、ディスクからの反射光の断面内の半分に相当する光スポット195 および光スポット196のみを用いてフォーカス誤差信号を検出するため、トラック横断時のフォーカス誤差信号の雑音が大きく、フォーカス誤差信号の検出を正しく行うことができない。

従来の第一の光ヘッド装置におけるホログラム光学素子158の代わりに従来の第二の光ヘッド装置におけるホログラム光学素子183を用い、-1次回折光からフォーカス誤差信号を検出し、+1次回折光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号を検出する構成も考えられる。しかし、この場合、+1次回折光の回折効率が高いため、前記のAの値を大きくすることができるが、-1次回折光が殆んど発生しないため、実際にはフォーカス誤差信号の検出を行うことができなくなる。

本発明の目的は、従来の光ヘッド装置における上に述べた課題を解決し、ディ

スクからの反射光の光量に対する、ディスクに記録された情報信号および位相差 法によるトラック誤差信号の検出に用いられる光量の比Aが大きく、これらの信 号に関して高いS/Nが得られる光ヘッド装置を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1記載の光ヘッド装置は、光源と、該光源からの出射光を光記 録媒体上に集光する対物レンズと、前記光源と前記対物レンズの間に設けられた 、前記光記録媒体からの反射光の光路を前記光源からの出射光の光路から分離す る第一の光分離手段と、該第一の光分離手段を経た前記光記録媒体からの反射光 をさらに第一群の光と第二群の光に分離する第二の光分離手段と、前記第一群の 光と前記第二群の光を受光する光検出器を有する光ヘッド装置において、前記第 一群の光の光量が前記第二群の光の光量に比べて大きいことを特徴としている。

このように、ディスクからの反射光が第一群の光と第二群の光とに分割されると、第一群の光の光量は第二群の光の光量に比べて大きいため、前記の光量の比 Aの値が大きく、ディスクに記録された情報信号および位相差法によるトラック 誤差信号に関して高いS/Nを得ることができる。

[0005]

本発明の請求項2記載の光ヘッド装置は、請求項1記載のものに関して、前記 第一群の光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラッ ク誤差信号、および前記光記録媒体に記録された情報信号を検出し、前記第二群 の光からフォーカス誤差信号を検出することを特徴としている。

[0006]

本発明の請求項3記載の光ヘッド装置は、請求項1または2記載のものに関して、前記第二の光分離手段はホログラム光学素子であって、前記第一群の光は前記ホログラム光学素子の+1次回折光であり、前記第二群の光は前記ホログラム光学素子の-1次回折光であることを特徴としている。

[0007]

本発明の請求項4記載の光ヘッド装置は、請求項1乃至3のいずれか一項記載のものに関し、前記ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接

線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、 格子の方向または格子のピッチが互いに異なることを特徴としている。

[0008]

本発明の請求項5記載の光ヘッド装置は、請求項1万至4のいずれか一項記載のものに関して、前記ホログラム光学素子における格子の位相分布は4レベルの階段状であり、隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ 、1段目 \sim 4段目の格子の幅をそれぞれp/2-w、w, p/2-w、wとするとき、 ϕ は略 π /2であると共に、w/pの範囲は0<v/p<0. 25または0. 25</br>

[0009]

本発明の請求項6記載の光ヘッド装置は、請求項1または2記載のものに関して、前記第一の光分離手段および前記第二の光分離手段は一体化された偏光性ホログラム光学素子であって、該偏光性ホログラム光学素子は前記光源からの出射光を透過させると共に前記光記録媒体からの反射光を回折させ、かつ、前記第一群の光は前記偏光性ホログラム光学素子の+1次回折光であり、前記第二群の光は前記偏光性ホログラム光学素子の-1次回折光であることを特徴としている。

[0010]

本発明の請求項7記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,6のいずれか一項記載のものに関して、前記偏光性ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、格子の方向または格子のピッチが互いに異なることを特徴としている

[0011]

本発明の請求項8記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,6,7のいずれか一項記載のものに関して、前記偏光性ホログラム光学素子における格子の位相分布は4 レベルの階段状であり、常光、異常光に対する隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を $\phi_{\mathbf{o}}$ 、 $\phi_{\mathbf{e}}$ 、1段目~4段目の格子の幅をそれぞれ $\mathbf{p}/2-\mathbf{w}$ 、 \mathbf{w} 、 $\mathbf{p}/2-\mathbf{w}$ 、 \mathbf{w} とするとき、 $\phi_{\mathbf{o}}$ は略0、 $\phi_{\mathbf{e}}$ は略 $\pi/2$ であると共に、 \mathbf{w}/\mathbf{p} の範囲は0 $<\mathbf{w}/\mathbf{p}<0$ 、25または0、25 $<\mathbf{w}/\mathbf{p}<0$ 、5であり、かつ

、前記光源からの出射光を前記偏光性ホログラム光学素子に常光として入射させ 、前記光記録媒体からの反射光を前記偏光性ホログラム光学素子に異常光として 入射させることを特徴としている。

[0012]

本発明の請求項9記載の光へッド装置は、請求項1,2,6,7のいずれか一項記載のものに関して、前記偏光性ホログラム光学素子における格子の位相分布は4レベルの階段状であり、常光、異常光に対する隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ_0 、 ϕ_e 、1段目~4段目の格子の幅をそれぞれp/2-w、w、p/2-w、wとするとき、 ϕ_0 は略 $\pi/2$ 、 ϕ_e は略0であると共に、w/pの範囲は0<w/p<0.25または0.25<math><w/p<0.5であり、かつ、前記光源からの出射光を前記偏光性ホログラム光学素子に異常光として入射させることを特徴としている。

[0013]

本発明の請求項10記載の光ヘッド装置は、請求項1または2記載のものに関して、前記第二の光分離手段はウォラストンプリズムであって、前記第一群の光は前記ウォラストンプリズムの2つの屈折光のうちの一方であり、前記第二群の光は前記ウォラストンプリズムの2つの屈折光のうちの他方であることを特徴としている。

[0014]

本発明の請求項11記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,10のいずれか一項記載のものに関して、前記ウォラストンプリズムは前記光記録媒体からの反射 光の入射側に位置する第一のプリズムと前記光記録媒体からの反射光の出射側に 位置する第二のプリズムから構成され、前記第一のプリズムの光学軸は前記光記 録媒体からの反射光の偏光方向と平行な方向に対してθだけ傾斜しており、前記 第二のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と垂直な方向 に対してθだけ傾斜していると共に、前記第一群の光は前記光記録媒体からの反 射光のうち前記第一のプリズムにおいて異常光、前記第二のプリズムにおいて常 光となる屈折光であり、前記第二群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前

記第一のプリズムにおいて常光、前記第二のプリズムにおいて異常光となる屈折 光であり、かつ、前記 θ の範囲は -45° < 0° または 0° < 0° または 0° < 0° もることを特徴としている。

[0015]

本発明の請求項12記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,10のいずれか一項記載のものに関して、前記ウォラストンプリズムは前記光記録媒体からの反射光の入射側に位置する第一のプリズムと前記光記録媒体からの反射光の出射側に位置する第二のプリズムから構成され、前記第一のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と平行な方向に対してθだけ傾斜しており、前記第二のプリズムの光学軸は前記光記録媒体からの反射光の偏光方向と垂直な方向に対してθだけ傾斜していると共に、前記第一群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて常光、前記第二のプリズムにおいて異常光となる屈折光であり、前記第二群の光は前記光記録媒体からの反射光のうち前記第一のプリズムにおいて異常光、前記第二のプリズムにおいて常光となる屈折光であり、かつ、前記θの範囲は-90°<6<-45°または45°<6<90°であることを特徴としている。

[0016]

本発明の請求項13記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,10,11,12 のいずれか一項記載のものに関して、前記ウォラストンプリズムと前記光検出器の間または前記第一の光分離手段と前記ウォラストンプリズムの間に、前記光記録媒体からの反射光を屈折させる4分割プリズムが設けられており、かつ、該4分割プリズムは、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、出射面の入射面に対する傾斜の方向または出射面と入射面のなす角度が互いに異なることを特徴としている

[0017]

本発明の請求項14記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,10,11,12 のいずれか一項記載のものに関して、前記ウォラストンプリズムと前記光検出器 の間または前記第一の光分離手段と前記ウォラストンプリズムの間に、前記光記

録媒体からの反射光を+1次回折光として回折させるホログラム光学素子が設けられており、かつ、該ホログラム光学素子は、前記光記録媒体の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で4つの領域に分割されており、該4つの領域は、格子の方向、格子のピッチまたは格子の位相分布が互いに異なることを特徴としている。

[0018]

本発明の請求項15記載の光ヘッド装置は、請求項1,2,10,11,12 ,14のいずれか一項記載のものに関して、前記ホログラム光学素子における格 子の位相分布はNレベルの階段状であり(Nは3以上の整数)、隣接する2つのレ ベルを透過する光の位相差をφ、1段目~N段目の格子の幅を全て p / Nとすると き、φは略2π/Nであることを特徴としている。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下に図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

図1に本発明の光へッド装置の第一の実施の形態を示す。半導体レーザ1からの出射光はコリメータレンズ2で平行光化され、偏光ビームスプリッタ3にP偏光として入射してほぼ100%透過し、1/4波長板4で直線偏光から円偏光に変換され、対物レンズ5でディスク6上に集光される。ディスク6からの反射光は対物レンズ5を逆向きに透過し、1/4波長板4で円偏光から直線偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ3にS偏光として入射してほぼ100%反射され、ホログラム光学素子7で回折され、レンズ8を透過して光検出器9で受光される

[0020]

図2はホログラム光学素子7の平面図である。ホログラム光学素子7は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域10~領域13の4つに分割されている。格子の方向は、領域10~領域13のいずれにおいてもディスク6の接線方向に平行である。また、格子のピッチは、領域10、領域11、領域12、領域13の順に広くなる。

[0021]

図3はホログラム光学素子7の断面図である。ホログラム光学素子7は、ガラス基板14上に誘電体膜15が形成された構成である。ディスク6からの反射光はホログラム光学素子7に入射光16として入射し、-1次回折光17および+1次回折光18として回折されて光検出器9で受光される。誘電体膜15の断面形状は4レベルの階段状である。隣接する2つのレベルの高さの差は全て等しい。隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ 、1段目 \sim 4段目の格子の幅をそれぞれp/2 \sim 8、w0、w0、w0とすると、w1次回折光の回折効率w1、w1、w1、w2、w3、w3、w4、w4 ないの回折光の回折効率w5、w6、w7 ないの回折光の回折効率w8 ないのである。

$$\eta_{-1} = (2/\pi^2) (1 - \cos 2\phi) \{1 - \sin (2\pi w/p) \sin \phi\}$$
 ... (1)

$$\eta_{+1} = (2/\pi^2) (1 - \cos 2\phi) \{1 + \sin (2\pi w/p) \sin \phi\} \cdots (2)$$

 $\phi=\pi/2$ 、w/p=0. 135またはw/p=0. 365とすると $\eta_{-1}=0$. 10、 $\eta_{+1}=0$. 71となる。従って、-1次回折光17からフォーカス誤差信号を検出し、+1次回折光18から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号を検出する構成にすれば、前記のAの値は0. 71となり、従来の第一の光ヘッド装置における値に比べて大きくなる。 $\eta_{-1}<\eta_{+1}$ かつ $\eta_{-1}\neq 0$ を満たすw/pの範囲は0< w/p<0. 25または0. 25< w/p<0. 5である。

[0022]

誘電体膜15の隣接する2つのレベルの高さの差をh/4、誘電体膜15の屈 折率をn、入射光16の波長を λ とすると、 ϕ は(3)式で与えられる。

$$\phi = (2 \pi / \lambda) (n-1) h / 4 \cdots (3)$$

 $\lambda=660$ nmの場合、誘電体膜15として SiO_2 を用いるとn=1. 46 であるから、 $\phi=\pi/2$ とするためにはh=1. 43 μ mであればよい。

[0023]

図4に光検出器9のパタンと光検出器9上の光スポットを示す。光検出器9は 受光部19~受光部26を有する。ホログラム光学素子7の領域10からの-1

次回折光は受光部19と受光部20の境界線上に光スポット27を形成し、+1次回折光は受光部26上に光スポット34を形成する。ホログラム光学素子7の領域11からの-1次回折光は受光部19と受光部20の境界線上に光スポット28を形成し、+1次回折光は受光部25上に光スポット33を形成する。ホログラム光学素子7の領域12からの-1次回折光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット29を形成し、+1次回折光は受光部24上に光スポット32を形成する。ホログラム光学素子7の領域13からの-1次回折光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット30を形成し、+1次回折光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット30を形成し、+1次回折光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット30を形成し、+1次回折光は受光部21と受光部26があの出力をそれぞれV19~V26で表わすと、フーコー法によるフォーカス誤差信号は(V19+V22)-(V20+V21)の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号は(V23+V25)-(V24+V26)の演算から得られる。また、ディスク6に記録された情報信号はV23+V24+V25+V26の演算から得られる。

[0024]

本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態について説明する。本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態は、図1に示す本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態におけるホログラム光学素子7および光検出器9を、それぞれホログラム光学素子35および光検出器48で置き換えた構成である。

[0025]

図5はホログラム光学素子35の平面図である。ホログラム光学素子35は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域36~領域39の4つに分割されている。格子の方向は、領域36、領域37においてはディスク6の接線方向に対して一方向に所定の角度だけ傾斜しており、領域38、領域39においてはディスク6の接線方向に対して+方向に所定の角度だけ傾斜している。また、格子のピッチは、領域36と領域39、領域37と領域38ではそれぞれ等しく、後者では前者に比べて広い。

[0026]

図6はホログラム光学素子35の断面図である。図6(a)は領域36および 領域37の部分の断面図、図6(b)は領域38および領域39の部分の断面図 である。図6(a)においては、ホログラム光学素子35は、ガラス基板14上 に誘電体膜40が形成された構成である。ディスク6からの反射光はホログラム 光学素子35に入射光42として入射し、-1次回折光43および+1次回折光 44として回折されて光検出器48で受光される。一方、図6(b)においては 、ホログラム光学素子35は、ガラス基板14上に誘電体膜41が形成された構 成である。ディスク6からの反射光はホログラム光学素子35に入射光45とし て入射し、-1次回折光46および+1次回折光47として回折されて光検出器 48で受光される。誘電体膜40および誘電体膜41の断面形状は、図3に示す ホログラム光学素子7における誘電体膜15の断面形状と同じである。従って、 - 1 次回折光43および- 1 次回折光46からフォーカス誤差信号を検出し、+ 1次回折光44および+1次回折光47から位相差法によるトラック誤差信号、 プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信 号を検出する構成にすれば、前記のAの値は0.71となり、従来の第一の光へ ッド装置における値に比べて大きくなる。

[0027]

図7に光検出器48のパタンと光検出器48上の光スポットを示す。光検出器48は受光部49~受光部56を有する。ホログラム光学素子35の領域36からの-1次回折光は受光部49と受光部50の境界線上に光スポット57を形成し、+1次回折光は受光部56上に光スポット64を形成する。ホログラム光学素子35の領域37からの-1次回折光は受光部49と受光部50の境界線上に光スポット58を形成し、+1次回折光は受光部55上に光スポット63を形成する。ホログラム光学素子35の領域38からの-1次回折光は受光部51と受光部52の境界線上に光スポット59を形成し、+1次回折光は受光部54上に光スポット62を形成する。ホログラム光学素子35の領域39からの-1次回折光は受光部51と受光部52の境界線上に光スポット60を形成し、+1次回折光は受光部51と受光部52の境界線上に光スポット60を形成し、+1次回折光は受光部53上に光スポット61を形成する。受光部49~受光部56からの出力をそれぞれV49~V56で表わすと、フーコー法によるフォーカス誤差

信号は (V49+V52) - (V50+V51) の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号はV53+V56とV54+V55の位相差から得られる。 プッシュプル法によるトラック誤差信号は (V53+V55) - (V54+V56) の演算から得られる。また、ディスク6に記録された情報信号はV53+V54+V55+V56の演算から得られる。

[0028]

図8に本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態を示す。モジュール65の内部には半導体レーザ66、光検出器67が設置されている。半導体レーザ66からの出射光はコリメータレンズ2で平行光化され、偏光性ホログラム光学素子68をほぼ完全に透過し、1/4波長板4で直線偏光から円偏光に変換され、対物レンズ5でディスク6上に集光される。ディスク6からの反射光は対物レンズ5を逆向きに透過し、1/4波長板4で円偏光から直線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子68でほぼ完全に回折され、コリメータレンズ2を透過して光検出器67で受光される。

[0029]

偏光性ホログラム光学素子68の平面図は、図2に示すホログラム光学素子7の平面図と同じである。偏光性ホログラム光学素子68は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域10~領域13の4つに分割されている。格子の方向は、領域10~領域13のいずれにおいてもディスク6の接線方向に平行である。また、格子のピッチは、領域10、領域11、領域12、領域13の順に広くなる。

[0030]

図9は偏光性ホログラム光学素子68の断面図である。偏光性ホログラム光学素子68は、複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板69の基板内にプロトン交換領域70、基板上に誘電体膜71がそれぞれ形成された構成である。半導体レーザ66からの出射光は偏光性ホログラム光学素子68に入射光72として入射し、透過光73として透過してディスク6に向かう。ディスク6からの反射光は偏光性ホログラム光学素子68に入射光74として入射し、一1次回折光75および+1次回折光76として回折されて光検出器67で受光される。プロトン交

換領域 7 0 および誘電体膜 7 1 の断面形状は 4 レベルの階段状である。プロトン交換領域 7 0 における隣接する 2 つのレベルの深さの差は全て等しく、誘電体膜 7 1 における隣接する 2 つのレベルの高さの差は全て等しい。常光、異常光に対する隣接する 2 つのレベルを透過する光の位相差を $\phi_{\rm o}$ 、 $\phi_{\rm e}$ 、 1 段目 \sim 4 段目の 格子の幅をそれぞれ p / 2 - w、w、p / 2 - w、wとすると、常光、異常光に対する透過率 $\eta_{\rm o0}$ 、 $\eta_{\rm e0}$ 、 常光、異常光に対する - 1 次回折光の回折効率 $\eta_{\rm o-1}$ 、 $\eta_{\rm e-1}$ および常光、異常光に対する + 1 次回折光の回折効率 $\eta_{\rm o+1}$ 、 $\eta_{\rm e+1}$ はそれぞれ (4) 式 \sim (9) 式で与えられる。

$$\eta_{00} = (1/2) \quad (1 + \cos 2 \phi_{0})$$

$$\times \{1 - 4 \text{ w/p} \quad (1 - 2 \text{ w/p}) \quad (1 - \cos \phi_{0}) \} \quad \cdots \quad (4)$$

$$\eta_{e0} = (1/2) \quad (1 + \cos 2 \phi_{e})$$

$$\times \{1 - 4 \text{ w/p} \quad (1 - 2 \text{ w/p}) \quad (1 - \cos \phi_{e}) \} \quad \cdots \quad (5)$$

$$\eta_{o-1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{0}) \quad \{1 - \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 - \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 - \cos 2 \phi_{e}) \quad \{1 + \sin \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (1 + \cos \alpha) \quad (2\pi \text{ w/p}) \text{ s i }$$

$$\eta_{e+1} = (2/\pi^{2}) \quad (2\pi \text{ w/p}) \quad (2\pi \text{ w/p}) \quad (2$$

 値は0.71となり、従来の第一の光ヘッド装置における値に比べて大きくなる。 $\eta_{e-1} < \eta_{e+1}$ かつ $\eta_{e-1} \neq 0$ を満たす \mathbf{w}/\mathbf{p} の範囲は $0 < \mathbf{w}/\mathbf{p} < 0$.25または0.25 $< \mathbf{w}/\mathbf{p} < 0$.5である。

[0031]

プロトン交換領域 7 0 の隣接する 2 つのレベルの深さの差を d/4、誘電体膜 7 1 の隣接する 2 つのレベルの高さの差を h/4、プロトン交換による常光、異常光に対する屈折率変化を Δn_o 、 Δn_e 、誘電体膜 7 1 の屈折率を n、入射光 7 2 および入射光 7 4 の波長を λ とすると、 ϕ_o 、 ϕ_e はそれぞれ(1 0)式、(1 1)式で与えられる。

[0032]

$$\phi_{0} = (2 \pi / \lambda) \{ \Delta n_{0} d / 4 + (n-1) h / 4 \} \dots (10)$$

$$\phi_{e} = (2 \pi / \lambda) \{ \Delta n_{e} d / 4 + (n-1) h / 4 \} \dots (11)$$

 $\lambda=6\,6\,0\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ の場合、 $\Delta\,\mathrm{n}_{\,\mathrm{o}}=-\,0$. $0\,4$ 、 $\Delta\,\mathrm{n}_{\,\mathrm{e}}=0$. $1\,2$ であり、誘電体膜 $7\,1$ として N b $_2$ O $_5$ を用いると $\mathrm{n}=2$. 2 であるから、 $\phi_{\,\mathrm{o}}=0$ 、 $\phi_{\,\mathrm{e}}=\pi/2$ とするためには $\mathrm{d}=4$. $1\,3\,\mu\,\mathrm{m}$ 、 $\mathrm{h}=1\,3\,8\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ であればよい。

[0033]

図10に光検出器67のパタンと光検出器67上の光スポットを示す。光検出器67上には半導体レーザ66およびミラー77が設置されており、光検出器67は受光部78~受光部85を有する。半導体レーザ66からの出射光はミラー77で反射されてディスク6に向かう。偏光性ホログラム光学素子68の領域10からの一1次回折光は受光部78と受光部79の境界線上に光スポット86を形成し、+1次回折光は受光部85上に光スポット93を形成する。偏光性ホログラム光学素子68の領域11からの一1次回折光は受光部78と受光部79の境界線上に光スポット87を形成し、+1次回折光は受光部84上に光スポット92を形成する。偏光性ホログラム光学素子68の領域12からの一1次回折光は受光部80と受光部81の境界線上に光スポット88を形成し、+1次回折光は受光部83上に光スポット91を形成する。偏光性ホログラム光学素子68の領域13からの一1次回折光は受光部80と受光部81の境界線上に光スポット89を形成し、+1次回折光は受光部80と受光部81の境界線上に光スポット89を形成し、+1次回折光は受光部80と受光部81の境界線上に光スポット89を形成し、+1次回折光は受光部80と受光部81の境界線上に光スポット89を形成し、+1次回折光は受光部82上に光スポット90を形成する。受光

部78~受光部85からの出力をそれぞれV78~V85で表わすと、フーコー法によるフォーカス誤差信号は(V78+V81)ー(V79+V80)の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号はV82+V85とV83+V84の位相差から得られる。プッシュプル法によるトラック誤差信号は(V82+V84)ー(V83+V85)の演算から得られる。また、ディスク6に記録された情報信号はV82+V83+V84+V85の演算から得られる。

[0034]

本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態について説明する。本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態は、図8に示す本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態における偏光性ホログラム光学素子68および光検出器67を、それぞれ偏光性ホログラム光学素子94および光検出器109で置き換えた構成である。

[0035]

偏光性ホログラム光学素子94の平面図は、図5に示すホログラム光学素子35の平面図と同じである。偏光性ホログラム光学素子94は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域36~領域39の4つに分割されている。格子の方向は、領域36、領域37においてはディスク6の接線方向に対して一方向に所定の角度だけ傾斜しており、領域38、領域39においてはディスク6の接線方向に対して+方向に所定の角度だけ傾斜している。また、格子のピッチは、領域36と領域39、領域37と領域38ではそれぞれ等しく、後者では前者に比べて広い。

[0036]

図11は偏光性ホログラム光学素子94の断面図である。図11(a)は領域36および領域37の部分の断面図、図11(b)は領域38および領域39の部分の断面図である。図11(a)においては、偏光性ホログラム光学素子94は、複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板69の基板内にプロトン交換領域95、基板上に誘電体膜96がそれぞれ形成された構成である。半導体レーザ66からの出射光は偏光性ホログラム光学素子94に入射光99として入射し、透過光100として透過してディスク6に向かう。ディスク6からの反射光は偏光性ホログラム光学素子94に入射光101として入射し、一1次回折光102およ

び+1次回折光103として回折されて光検出器109で受光される。一方、図 1 1 (b) においては、偏光性ホログラム光学素子94は、複屈折性を有するニ オブ酸リチウム基板69の基板内にプロトン交換領域97、基板上に誘電体膜9 8がそれぞれ形成された構成である。半導体レーザ66からの出射光は偏光性ホ ログラム光学素子94に入射光104として入射し、透過光105として透過し てディスク6に向かう。ディスク6からの反射光は偏光性ホログラム光学素子9 4に入射光106として入射し、一1次回折光107および+1次回折光108 として回折されて光検出器109で受光される。プロトン交換領域95およびプ ロトン交換領域97の断面形状は、図9に示す偏光性ホログラム光学素子68に おけるプロトン交換領域70の断面形状と同じであり、誘電体膜96および誘電 体膜98の断面形状は、図9に示す偏光性ホログラム光学素子68における誘電 体膜71の断面形状と同じである。すなわち、半導体レーザ66からの出射光を 偏光性ホログラム光学素子94に常光として入射させると、透過光として100 %が透過し、ディスク6からの反射光を偏光性ホログラム光学素子94に異常光 として入射させると、一1次回折光として10%、+1次回折光として71%が それぞれ回折される。従って、-1次回折光102および-1次回折光107か らフォーカス誤差信号を検出し、+1次回折光103および+1次回折光108 から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号 、およびディスク6に記録された情報信号を検出する構成にすれば、前記のAの 値は0.71となり、従来の第一の光ヘッド装置における値に比べて大きくなる

[0037]

図12に光検出器109のパタンと光検出器109上の光スポットを示す。光 検出器109上には半導体レーザ66およびミラー77が設置されており、光検 出器109は受光部110~受光部117を有する。半導体レーザ66からの出 射光はミラー77で反射されてディスク6に向かう。偏光性ホログラム光学素子 94の領域36からの-1次回折光は受光部110と受光部111の境界線上に 光スポット118を形成し、+1次回折光は受光部117上に光スポット125 を形成する。偏光性ホログラム光学素子94の領域37からの-1次回折光は受 光部110と受光部111の境界線上に光スポット119を形成し、+1次回折光は受光部116上に光スポット124を形成する。偏光性ホログラム光学素子94の領域38からの-1次回折光は受光部112と受光部113の境界線上に光スポット120を形成し、+1次回折光は受光部115上に光スポット123を形成する。偏光性ホログラム光学素子94の領域39からの-1次回折光は受光部112と受光部113の境界線上に光スポット121を形成し、+1次回折光は受光部112と受光部113の境界線上に光スポット121を形成し、+1次回折光は受光部114上に光スポット122を形成する。受光部110~受光部117からの出力をそれぞれV110~V117で表わすと、フーコー法によるフォーカス誤差信号は(V110+V113)-(V111+V112)の演算から得られる。位相差法によるトラック誤差信号はV114+V117とV115+V116の位相差から得られる。プッシュプル法によるトラック誤差信号は(V114+V116)-(V115+V117)の演算から得られる。また、ディスク6に記録された情報信号はV114+V115+V116+V117の演算から得られる。

[0038]

本発明の光へッド装置の第三および第四の実施の形態は、偏光性ホログラム光学素子68および偏光性ホログラム光学素子94における常光、異常光に対する 隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ_0 、 ϕ_e とするとき、 ϕ_0 =0、 ϕ_e = π /2であり、かつ、半導体レーザ66からの出射光を偏光性ホログラム光学素子68または偏光性ホログラム光学素子94に常光として入射させ、ディスク6からの反射光を偏光性ホログラム光学素子68または偏光性ホログラム光学素子94に異常光として入射させる構成である。これに対し、偏光性ホログラム光学素子94に異常光として入射させる構成である。これに対し、偏光性ホログラム光学素子68および偏光性ホログラム94における常光、異常光に対する隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ_0 、 ϕ_e とするとき、 ϕ_0 = π /2、 ϕ_e =0であり、かつ、半導体レーザ66からの出射光を偏光性ホログラム光学素子68または偏光性ホログラム光学素子94に異常光として入射させ、ディスク6からの反射光を偏光性ホログラム光学素子94に常光として入射させる構成も可能である。

[0039]

図13に本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態を示す。半導体レーザ1からの出射光はコリメータレンズ2で平行光化され、偏光ビームスプリッタ3にP偏光として入射してほぼ100%透過し、1/4波長板4で直線偏光から円偏光に変換され、対物レンズ5でディスク6上に集光される。ディスク6からの反射光は対物レンズ5を逆向きに透過し、1/4波長板4で円偏光から直線偏光に変換され、偏光ビームスプリッタ3にS偏光として入射してほぼ100%反射され、ウォラストンプリズム126および4分割プリズム127で屈折し、レンズ8を透過して光検出器9で受光される。

[0040]

図14にウォラストンプリズム126の構成を示す。図14(a)は側面図、 図14(b)は平面図である。ウォラストンプリズム126は、複屈折性を有す るニオブ酸リチウムを材質とするプリズム128とプリズム129を貼り合わせ た構成である。ディスク6からの反射光はウォラストンプリズム126に入射光 130として入射し、屈折光131および屈折光132として屈折して4分割プ リズム127に向かう。入射光130のプリズム128とプリズム129の貼り 合わせ面に対する偏光方向はS偏光である。プリズム128の光学軸133はS 偏光方向に対して θ だけ傾斜しており、プリズム129の光学軸134はP偏光 方向に対してθだけ傾斜している。ニオブ酸リチウムでは常光に対する屈折率が 異常光に対する屈折率に比べて大きいため、入射光130のうちプリズム128 において常光、プリズム129において異常光となる成分が屈折光131となり 、プリズム128において異常光、プリズム129において常光となる成分が屈 折光132となる。このとき、入射光130の強度に対する屈折光131および 屈折光132の強度の比はそれぞれ $\sin^2\theta$ 、 $\cos^2\theta$ で与えられる。 $\theta=-$ なる。 $\sin^2\theta < \cos^2\theta$ かつ $\sin^2\theta \neq 0$ を満たす θ の範囲は -4.5° < $\theta < 0^{\circ}$ \$\text{ thin } \cdot \text{ for } \leq \text{ for } \text{ of } \leq 4.5^{\cdot}\$ \$\text{ or } \text{ for } \text{ of } \text{ or } \text{ for } \text{ or } \text{ for } \text{ or } \text{ for } \text{ or } \text{ or } \text{ or } \text{ for } \text{ or } \text{ for } \text{ or } \text{ for } \text{ for

[0041]

図15に4分割プリズム127の構成を示す。図15 (a)、図15 (b) は 断面図、図15 (c) は平面図である。4分割プリズム127はプラスチックを

材質とし、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域135~領域138の4つに分割されている。図15(a)は領域135および領域136の部分の断面図、図15(b)は領域137および領域138の部分の断面図である。出射面は入射面に対し、領域135、領域136においてはディスク6の接線方向の回りに十方向に傾斜しており、領域137、領域138においてはディスク6の接線方向の回りに一方向に傾斜している。また、出射面と入射面のなす角度は、領域135と領域138、領域136と領域137ではそれぞれ等しく、前者では後者に比べて大きい。図15(a)においては、ウォラストンプリズム126からの屈折光は4分割プリズム127の領域135、領域136に入射光139、入射光141としてそれぞれ入射し、屈折光140、屈折光142としてそれぞれ屈折して光検出器9で受光される。一方、図15(b)においては、ウォラストンプリズム126からの屈折光は4分割プリズム127の領域137、領域138に入射光143、入射光145としてそれぞれ入射し、屈折光144、屈折光146としてそれぞれ屈折して光検出器9で受光される。

[0042]

従って、ウォラストンプリズム126で屈折光131として屈折し、4分割プリズム127で屈折光140、屈折光142、屈折光144、屈折光146として屈折した光からフォーカス誤差信号を検出し、ウォラストンプリズム126で屈折光132として屈折し、4分割プリズム127で屈折光140、屈折光142、屈折光144、屈折光146として屈折した光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号を検出する構成にすれば、前記のAの値は0.86となり、従来の第一の光ヘッド装置における値に比べて大きくなる。

[0043]

光検出器9のパタンと光検出器9上の光スポットは図4に示す通りである。ウォラストンプリズム126で屈折光131として屈折した光のうち、4分割プリズム127の領域135で屈折光140として屈折した光は受光部19と受光部20の境界線上に光スポット27を形成し、4分割プリズム127の領域136

で屈折光142として屈折した光は受光部19と受光部20の境界線上に光スポット28を形成し、4分割プリズム127の領域137で屈折光144として屈折した光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット29を形成し、4分割プリズム127の領域138で屈折光146として屈折した光は受光部21と受光部22の境界線上に光スポット30を形成する。ウォラストンプリズム126で屈折光132として屈折した光のうち、4分割プリズム127の領域135で屈折光140として屈折した光は受光部23上に光スポット31を形成し、4分割プリズム127の領域136で屈折光142として屈折した光は受光部24上に光スポット32を形成し、4分割プリズム127の領域137で屈折光144として屈折した光は受光部25上に光スポット33を形成し、4分割プリズム127の領域138で屈折光146として屈折した光は受光部26上に光スポット34を形成する。フーコー法によるフォーカス誤差信号、位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号は、本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態における演算と同じ演算から得られる。

[0044]

本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態は、4分割プリズム127がウォラストンプリズム126とレンズ8の間に設けられた構成である。これに対し、4分割プリズム127が偏光ビームスプリッタ3とウォラストンプリズム126の間に設けられた構成も可能である。

[0045]

本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態について説明する。本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態は、図13に示す本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態における4分割プリズム127をホログラム光学素子147で置き換えた構成である。ディスク6からの反射光はウォラストンプリズム126で屈折し、ホログラム光学素子147で回折されて光検出器9で受光される。

[0046]

図16はホログラム光学素子147の平面図である。ホログラム光学素子147は、ディスク6の半径方向および接線方向に平行な2本の分割線で、領域14

8~領域151の4つに分割されている。格子の方向は、領域148~領域15 1のいずれにおいてもディスク6の接線方向に平行である。また、格子のピッチは、領域148と領域151、領域149と領域150ではそれぞれ等しく、後者では前者に比べて広い。

[0047]

図17はホログラム光学素子147の断面図である。図17(a)は領域148および領域149の部分の断面図、図17(b)は領域150および領域151の部分の断面図である。図17(a)においては、ホログラム光学素子147は、ガラス基板14上に誘電体膜152が形成された構成である。ウォラストンプリズム126からの屈折光はホログラム光学素子147に入射光154として入射し、+1次回折光155として回折されて光検出器9で受光される。一方、図17(b)においては、ホログラム光学素子147は、ガラス基板14上に誘電体膜153が形成された構成である。ウォラストンプリズム126からの屈折光はホログラム光学素子147に入射光156として入射し、+1次回折光157として回折されて光検出器9で受光される。誘電体膜152および誘電体膜153の断面形状は8レベルの階段状である。誘電体膜152および誘電体膜153の断面形状は8レベルの階段状である。隣接する2つのレベルの高さの差は全て等しい。隣接する2つのレベルを透過する光の位相差をφ、1段目~8段目の格子の幅を全てp/8とすると、+1次回折光の回折効率 n+1は(12)式で与えられる。

$$\eta_{+1} = (4/\pi^2) (1-1/\sqrt{2}) \{1+\cos(\phi-\pi/4)\}$$
 $\times \{1+\cos(2\phi-\pi/2)\} \{1+\cos(4\phi-\pi)\}$
 $\cdots (12)$
 $\phi = \pi/4$ とすると $\eta_{+1} = 0$. 95となる。
 $\{0048\}$

従って、ウォラストンプリズム126で屈折光131として屈折し、ホログラム光学素子147で+1次回折光155および+1次回折光157として回折された光からフォーカス誤差信号を検出し、ウォラストンプリズム126で屈折光132として屈折し、ホログラム光学素子147で+1次回折光155および+1次回折光157として回折された光から位相差法によるトラック誤差信号、プ

ッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号を検出する構成にすれば、前記のAの値は0.86×0.95=0.82となり、従来の第一の光ヘッド装置における値に比べて大きくなる。

[0049]

誘電体膜152および誘電体膜153の隣接する2つのレベルの高さの差をh/8、誘電体膜152および誘電体膜153の屈折率をn、入射光154および入射光156の波長をλとすると、φは(13)式で与えられる。

 $\phi = (2 \pi / \lambda) (n-1) h / 8 \cdots (13)$

 $\lambda=660$ n m の場合、誘電体膜 152 および誘電体膜 153 として SiO_2 を用いると n=1. 46 であるから、 $\phi=\pi/4$ とするためには h=1. 43μ m であればよい。

[0050]

光検出器9のパタンと光検出器9上の光スポットは図4に示す通りである。ウ ォラストンプリズム126で屈折光131として屈折した光のうち、ホログラム 光学素子147の領域148で+1次回折光155として回折された光は受光部 19と受光部20の境界線上に光スポット27を形成し、ホログラム光学素子1 47の領域149で+1次回折光155として回折された光は受光部19と受光 部20の境界線上に光スポット28を形成し、ホログラム光学素子147の領域 150で+1次回折光157として回折された光は受光部21と受光部22の境 界線上に光スポット29を形成し、ホログラム光学素子147の領域151で+ 1次回折光157として回折された光は受光部21と受光部22の境界線上に光 スポット30を形成する。ウォラストンプリズム126で屈折光132として屈 折した光のうち、ホログラム光学素子147の領域148で+1次回折光155 として回折された光は受光部23上に光スポット31を形成し、ホログラム光学 素子147の領域149で+1次回折光155として回折された光は受光部24 上に光スポット32を形成し、ホログラム光学素子147の領域150で+1次 回折光157として回折された光は受光部25上に光スポット33を形成し、ホ ログラム光学素子147の領域151で+1次回折光157として回折された光 は受光部26上に光スポット34を形成する。フーコー法によるフォーカス誤差 信号、位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号は、本発明の光ヘッド装置の第一の 実施の形態における演算と同じ演算から得られる。

[0051]

本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態は、ホログラム光学素子147がウォラストンプリズム126とレンズ8の間に設けられた構成である。これに対し、ホログラム光学素子147が偏光ビームスプリッタ3とウォラストンプリズム126の間に設けられた構成も可能である。

[0052]

本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態は、ホログラム光学素子147における格子の位相分布が8レベルの階段状であり、隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ 、1段目 \sim 8段目の格子の幅を全てp/8とするとき、 $\phi=\pi$ /4である構成である。これに対し、一般に、ホログラム光学素子147における格子の位相分布がNレベルの階段状であり(Nは3以上の整数)、隣接する2つのレベルを透過する光の位相差を ϕ 、1段目 \sim N段目の格子の幅を全てp/Nとするとき、 $\phi=2\pi$ /Nである構成も可能である。

[0053]

本発明の光へッド装置の第五および第六の実施の形態は、プリズム 1280光学軸 133 は S 偏光方向に対して θ だけ傾斜しており、プリズム 1290 光学軸 134 は P 偏光方向に対して θ だけ傾斜していると共に、入射光 1300 うちプリズム 128 において常光、プリズム 129 において異常光となる成分である屈折光 131 からフォーカス誤差信号を検出し、プリズム 128 において異常光、プリズム 129 において常光となる成分である屈折光 1320 から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク 6 に記録された情報信号を検出し、かつ、 θ の範囲は 145° < 14500 でまたは 14500 である構成である。このとき、入射光 13000 強度に対する屈折光 1313 よび屈折光 13200 強度の比はそれぞれ 13000 強度に対する屈折光 1313 よび屈折光 13200 強度の比はそれぞれ 13000 なる。これに対し、プリズム 12800 光学軸 1331 は 13501 に対して 13501 に対して 13501 に対しており、プリズム 12801 に対け 13501 に対して 13501 に対し、プリズム 12801 に対し、プリズム 12801 に対し 13501 に対して 15501 に対して 15501 に対し、プリズム 12801 に対し 15501 に対し 15501 に対して 15501 に対し 15501

[0054]

以上に述べた光ヘッド装置においては、ディスクからの反射光を第一群の光と 第二群の光に分割し、第一群の光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスクに記録された情報信号を検出 し、第二群の光からフォーカス誤差信号を検出する。第一群の光の光量は第二群 の光の光量に比べて大きい。

この光ヘッド装置の効果は、ディスクからの反射光の光量に対する、ディスク に記録された情報信号および位相差法によるトラック誤差信号の検出に用いられ る光量の比Aが大きく、これらの信号に関して高いS/Nが得られることである。その理由は、第一群の光の光量が大きいためである。

[0055]

【発明の効果】

以上に述べたように、本発明の光ヘッド装置によれば、ディスクからの反射光が第一群の光と第二群の光とに分割されると、第一群の光の光量は第二群の光の光量に比べて大きいため、光量の比Aの値が大きく、ディスクに記録された情報信号および位相差法によるトラック誤差信号に関して高いS/Nを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態を示す図である。
- 【図2】 本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態におけるホログラム光

学素子の平面図である。

- 【図3】 本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態におけるホログラム光 学素子の断面図である。
- 【図4】 本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
- 【図5】 本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態におけるホログラム光 学素子の平面図である。
- 【図6】 本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態におけるホログラム光 学素子の断面図である。
- 【図7】 本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
 - 【図8】 本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態を示す図である。
- 【図9】 本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態における偏光性ホログラム光学素子の断面図である。
- 【図10】 本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
- 【図11】 本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態における偏光性ホログラム光学素子の断面図である。
- 【図12】 本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
 - 【図13】 本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態を示す図である。
- 【図14】 本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態におけるウォラストンプリズムの構成を示す図である。
- 【図15】 本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態における4分割プリズムの構成を示す図である。
- 【図16】 本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態におけるホログラム 光学素子の平面図である。
- 【図17】 本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態におけるホログラム 光学素子の断面図である。

- 【図18】 従来の第一の光ヘッド装置の構成を示す図である。
- 【図19】 従来の第一の光ヘッド装置におけるホログラム光学素子の平面 図である。
- 【図20】 従来の第一の光ヘッド装置における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
- 【図21】 従来の第二の光ヘッド装置の主要部であるモジュールの構成を示す図である。
- 【図22】 従来の第二の光ヘッド装置におけるホログラム光学素子の平面 図である。
- 【図23】 従来の第二の光ヘッド装置における光検出器のパタンと光検出器上の光スポットを示す図である。
- 【図24】 従来の第二の光ヘッド装置におけるホログラム光学素子の断面図である。

【符号の説明】

- 1 半導体レーザ
- 2 コリメータレンズ
- 3 偏光ビームスプリッタ
- 4 1/4波長板
- 5 対物レンズ
- 6 ディスク
- 7 ホログラム光学素子
- 8 レンズ
- 9 光検出器
- 10、11、12、13 領域
- 14 ガラス基板
- 15 誘電体膜
- 16 入射光
- 17 -1次回折光
- 18 +1次回折光

- 19、20、21、22、23、24、25、26 受光部
- 27、28、29、30、31、32、33、34 光スポット
- 35 ホログラム光学素子
- 36、37、38、39 領域
- 40、41 誘電体膜
- 42 入射光
- 43 一1次回折光
- 44 +1次回折光
- 45 入射光
- 46 一1次回折光
- 47 +1次回折光
- 48 光検出器
- 49、50、51、52、53、54、55、56 受光部
- 57、58、59、60、61、62、63、64 光スポット
- 65 モジュール
- 66 半導体レーザ
- 67 光検出器
- 68 偏光性ホログラム光学素子
- 69 ニオブ酸リチウム基板
- 70 プロトン交換領域
- 71 誘電体膜
- 72 入射光
- 73 透過光
- 74 入射光
- 75 -1次回折光
- 76 +1次回折光
- 77 ミラー
- 78、79、80、81、82、83、84、85 受光部
- 86、87、88、89、90、91、92、93 光スポット

- 94 偏光性ホログラム光学素子
- 95 プロトン交換領域
- 96 誘電体膜
- 97 プロトン交換領域
- 98 誘電体膜
- 99 入射光
- 100 透過光
- 101 入射光
- 102 -1次回折光
- 103 +1次回折光
- 104 入射光
- 105 透過光
- 106 入射光
- 107 -1次回折光
- 108 +1次回折光
- 109 光検出器
- 110、111、112、113、114、115、116、117 受光部
- 118、119、120、121、122、123、124、125 光スポ

ット

- 126 ウォラストンプリズム
- 127 4分割プリズム
- 128、129 プリズム
- 130 入射光
- 131、132 屈折光
- 133、134 光学軸
- 135、136、137、138 領域
- 139 入射光
- 140 屈折光
- 141 入射光

- 142 屈折光
- 143 入射光
- 144 屈折光
- 145 入射光
- 146 屈折光
- 147 ホログラム光学素子
- 148、149、150、151 領域
- 152、153 誘電体膜
- 154 入射光
- 155 +1次回折光
- 156 入射光
- 157 +1次回折光
- 158 ホログラム光学素子
- 159 光検出器
- 160、161、162、163 領域
- 164、165、166、167、168、169、170、171 受光部
- 172、173、174、175、176、177、178、179 光スポ

ット

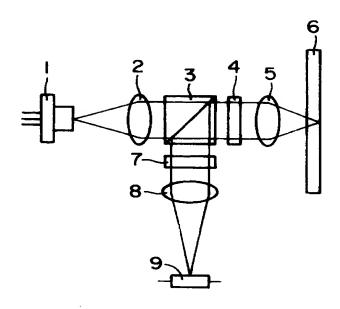
- 180 モジュール
- 181 半導体レーザ
- 182 光検出器
- 183 ホログラム光学素子
- 184、185、186、187 領域
- 188、189、190、191、192、193 受光部
- 194、195、196、197 光スポット
- 198 誘電体膜
- 199 入射光
- 200 透過光
- 201 入射光

202 +1次回折光

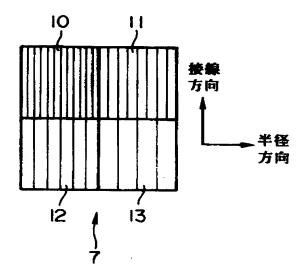
【書類名】

図面

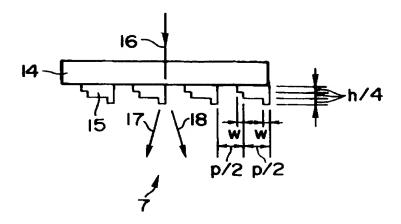
【図1】



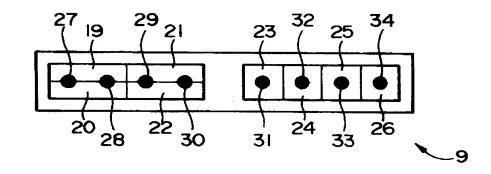
【図2】



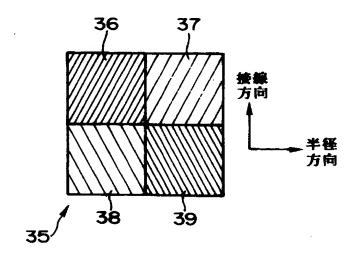
【図3】



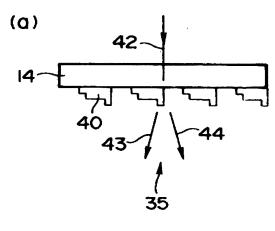
【図4】

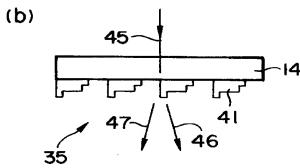


【図5】

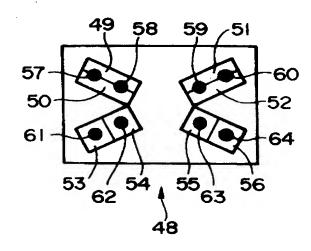


【図6】

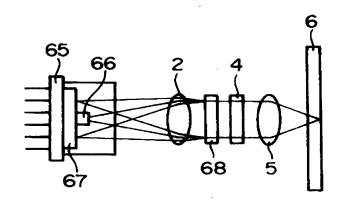




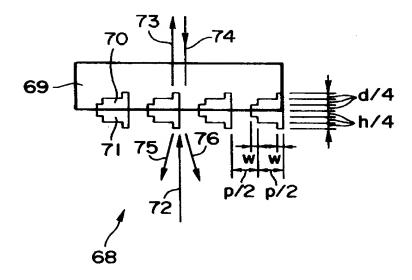
【図7】



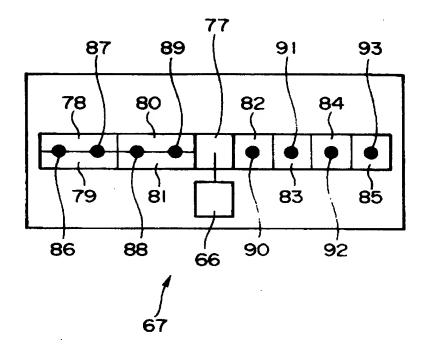
【図8】



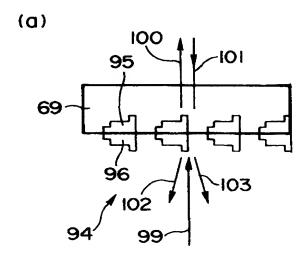
【図9】

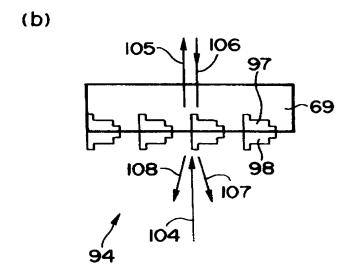


【図10】

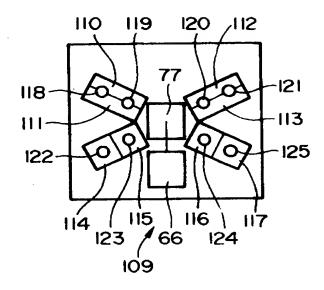


【図11】

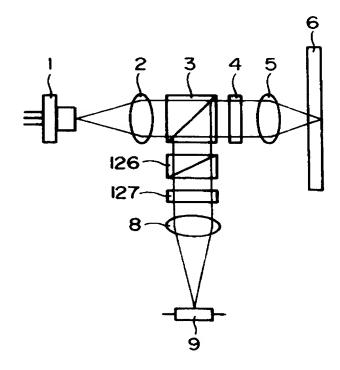




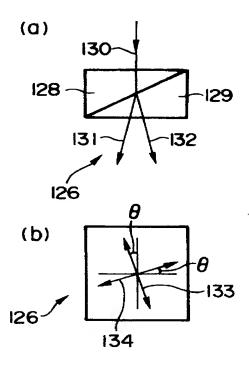
【図12】



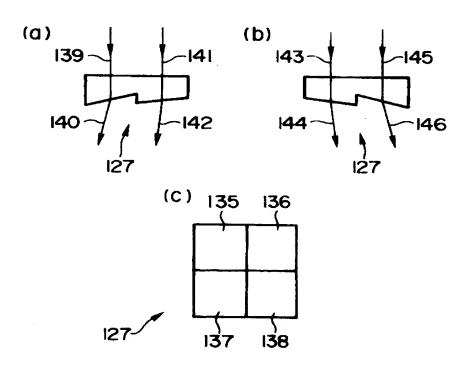
【図13】



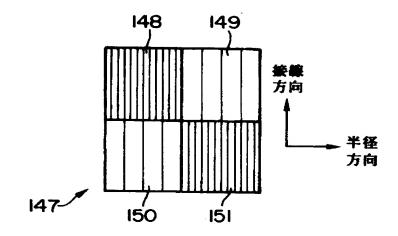
【図14】



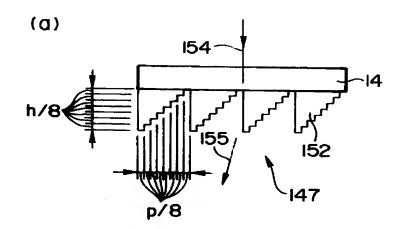
【図15】

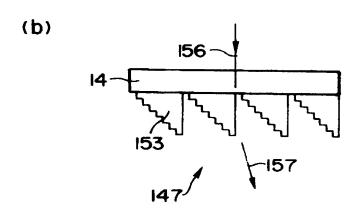


【図16】

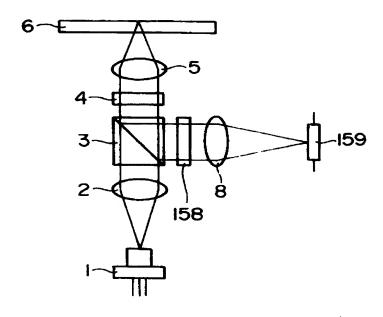


【図17】

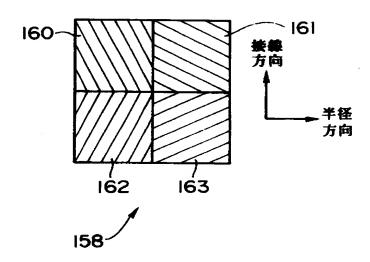




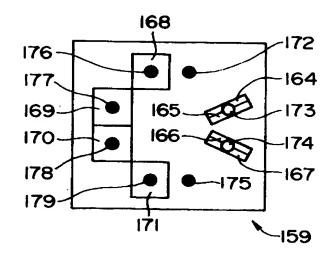
【図18】



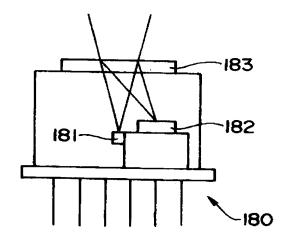
【図19】



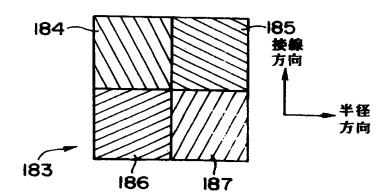
【図20】



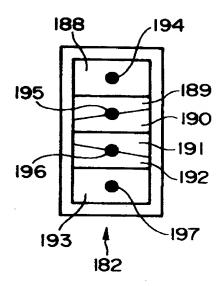
【図21】



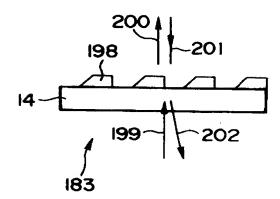
【図22】



【図23】



【図24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ディスクからの反射光の光量に対する、ディスクに記録された情報信号および位相差法によるトラック誤差信号の検出に用いられる光量の比が大きく、これらの信号に関して高いS/Nが得られる光ヘッド装置を提供する。

【解決手段】 ディスク6からの反射光はホログラム光学素子7で回折されて光検出器9で受光される。ホログラム光学素子7の-1次回折光からフォーカス誤差信号を検出し、ホログラム光学素子7の+1次回折光から位相差法によるトラック誤差信号、プッシュプル法によるトラック誤差信号、およびディスク6に記録された情報信号を検出する。+1次回折光の回折効率は-1次回折光の回折効率に比べて高い。

【選択図】 図1

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100108578

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

高橋 韶男

【選任した代理人】

【識別番号】

100064908

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100108394

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

今村 健一

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

村山 靖彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100100077

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル

志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

大場 充

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社